ИСТОЧНИК ПОЗИТРОНОВ ДЛЯ АННИГИЛЯЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

Р.М. Джилкибаев, ИЯИ РАН

ПРИМЕНЕНИЕ ПАС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА

- В последние время наблюдается интенсивное развитие нового направления в изучении строения вещества метода позитронной аннигиляционной спектроскопии (ПАС), который сушественно дополняет такие широко известные методы, как рентгеноструктурный анализ на основе синхротронного излучения, нейтронное рассеяние, оптическая, электронная и сканирующая тунельная микроскопия.
 - Позитронная спектроскопия обладает уникальной чувствительностью при измерении примеси дефектов и их размеров в области нескольких нанометров.

ПРИМЕНЕНИЕ ПАС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА



OM - оптический микроскоп, TEM - просвечиващий электронный микроскоп, nS - нейтронная pacceяниe, XRS - рентгеноструктурный анализ с использованием синхротронного излучения, STM сканирующий тунелный микроскоп, AFM - атомный микроскоп. (Figures provided by Lawrence Livermore National Laboratory)

Web site www.positronsystems.com



ПОЗИТРОНИЙ (Ps)

$$E_n = -13.6/2n^2, \quad r = 2 r_b = 0.1 nm$$

$$\psi_1(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_{Ps}^3}} \exp\left(-\frac{r}{a_{Ps}}\right) \quad \lambda_s^0 = \frac{1}{\tau_s^0} = 4\pi r_0^2 c |\psi_1(0)|^2$$

• Charge parity $P_c = (-1)^{l+s}$



- Singlet state, $(2\gamma, 4\gamma ...) \tau_s = 0.125$ ns
- ¹S₀ para-positronium (p-P_s)
 В.И. Гольданский
- Triplet state, (3ү, 5ү ...) = 142 ns "Физическая химия
 ³S₁ ortho-positronium (o-P_s) позитрона и позитрония"

POSITRON ANNIHILATION SPECTROSCOPY



ник позитронов, 3 — образец, 4 — неподвижный детектор, 5 — сцинтиллятор, 6 — усилитель, 7 — дискриминатор, 8 — схема совпадений, 9 — счетчик.

ИЗМЕРЕНИЕ СТРУКТУРЫ ТОНКИХ ПЛЕНОК 1000 Å



Рис. 20. Верхний рисунок: образец трёхслойной плёнки толщиной 100 нм, наружные слои из непористого кремния толщиной 30 нм, внутренний слои из пористого кремния толщиной 40 нм. Средний рисунок: красным показан спектр для энергии пучка 1 кэВ, соответсвующий глубине проникновения только в наружный слой. Синий график — для 3 кэВ, глубина проникновения во внутренний слой. Нижний рисунок: определение средний размер пор около одного нанометра и эффективное значение диэлектрической постоянной образца, *k* ≈ 2,7

А.С. Белов, А.И. Берлев, С.Н. Гниненко и др. "Технологический комплекс позитронной аннигиляционной спектроскопии для исследования наноструктурных материалов и неразрушающего контроля, диагностики и анализа присутствующих в них примесях", Москва, 2011

FUNDAMENTAL PHYSICS MIRROR DARK MATTER



AN EXPERIMENT TO SEARCH FOR MIRROR DARK MATTER



ИСТОЧНИКИ ПОЗИТРОНОВ

- Радиоактив. источники ${}^{22}Na \rightarrow {}^{22}Ne + e^+ + \gamma(1.27)$, 2.6y
- ⁵²Co (72d), ⁶⁴Cu (13h)
- ¹⁸F (92h)



- Электронные ускорители с энергией 8 260 МэВ
- Ядерные реакторы (γ , n-> γ) γ (E_{γ}>1.02 MeV) -> e⁺ + e⁻
- Ондуляторное излучение с энергией E_γ>1.02 MeV
- Фемтосекундные лазеры

НЕКОТОРЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОЗИТРОНОВ В МИРЕ

- USA, Argonne Nat. Lab, LINAC 15 MeV, 200 μA, slow positron beam - 10¹⁰ e⁺/sec
- Japan, Tsukuba AIST LINAC 8-70 MeV, 100-10 μA, slow positron beam - 10⁸ e⁺/sec
- USA, North Carolina Univ., PULSTAR Reactor, 1 MW, slow positron beam - 5x10⁸ e⁺/sec
- Germany, MAMI microtron, 170 MeV, 75 μA, slow positron beam - 10⁸ e⁺/sec ; Giessen LINAC, 35 MeV, 100 μA, slow positron beam - 10⁸ e⁺/sec

ELECTRON ENERGY FOR POSITRON SOURCE



- AIST LINAC 70 MeV $E_e = 70 \text{ MeV}$ e-Air a) Converter Water Ta (6 mm Cooling Ta Vacuum E_d 30° Ti (50 um) 10μA, 100 Hz, pulse 1 μs $\gamma(\theta, \varphi)$ $\gamma(E_p)$ W (50 µm) E,≈eV
- B.E. O'Rourke et al., 'AIST simulation of slow positron production ...', arXiv: 1102.1220v2, 10 May 2011, Advanced Industrial Science and Technology (AIST)



l(mm)





ARGONNE SLOW POSITRON SOURCE

- ANL LINAC 15 MeV, pulse 30ps, apart repeatedly 768 ps, 200 µA, 35 kW
- Proposed combined target, 10 W plate d = 0.4 mm, L = 10 mm, gap = 1mm, θ=10°
- Target eff. 10⁻³
- Moderator W eff. 10⁻³
- Slow e^+ $10^9 e^+/s$



H.M. Chen et al. Applied Surface Science 252, 3159, 2006

PULSTAR SLOW POSITRON SOURCE



MAMI SLOW POSITRON SOURCE



ELECTRON ENERGY & SAFETY ISSUE

- Electron energy ~ 10 MeV
- Positron source $\sim 10^8 \text{ e}^+/\text{ s}$
- Neutron dose $N(15MeV)/N(9MeV) \sim 100$
- W.L. Huang et al. NIM B 229, 339, 2005



Fig. 5. Neutron fluence (per source electron) at the isocenter from 4 mm tungsten slabs bombarded by electron beams of different energy values.

Electron energy	Photon dose	Neutron dose	Dose Equivalent Ratio
(MeV)	(Gy X-ray/e)	(mSv/e)	(mSv/Gy X-ray)
9	8.5 x10 ⁻¹⁶	5.4 x10 ⁻¹⁸	0.006
10	1.2 x10 ⁻¹⁵	1.8 x10 ⁻¹⁷	0.016
15	3.7 x10 ⁻¹⁵	5.5 x10 ⁻¹⁶	0.147

ИСТОЧНИК ПОЗИТРОНОВ С МАГНИТНОЙ ЛОВУШКОЙ



РОЖДЕНИЕ ПОЗИТРОНОВ В МИШЕНИ (W) ЭЛЕКТРОНАМИ



ВЫХОД ЗАМЕДЛЕННЫХ ПОЗИТРОНОВ ИЗ ТОНКИХ W ПЛЕНОК

- e^+ leave W surface $T_e^+ = 2.8 \text{ eV}$
- $\varepsilon_{\rm W} = 0.05/4 = 1.25 \times 10^{-2}$
- Setup with B field 0.6 0.3 T (Eff. =x6)
- Cone mod. with 4 μm W foil
- e⁺ stop. eff. 1.5x10⁻⁴, e⁺/e =2x10⁻⁶
- Plane mod. with 10x4 μm W foils
- e⁺ stop. eff. 3x10⁻⁴, e⁺/e =4x10⁻⁶



ФОРМИРОВАНИЕ ПУЧКА МЕДЛЕННЫХ ПОЗИТРОНОВ

- Electron beam 10 MeV, 10 μA (6x10¹³ e⁻)
- Cone mod. with 4 μm W foil
- Intensity of $e^+ = 1.2 \times 10^8 (2 \times 10^{-6} \times 6 \times 10^{13})$
- Plane mod. with 10x4 μm W foils
- Intensity of $e^+ = 2.4 \times 10^8 (4 \times 10^{-6} \times 6 \times 10^{13})$
- Positron beam eff. $\varepsilon = 0.7 0.8$





Expected e⁺ source intensity

